平成 30 年 1 月 15 日

東京粉体工業展委員会/
正副委員長、粉体技術総覧小委員会 委員各位

(一社)日本粉体工業技術協会
東京粉体工業展委員会
粉体技術総覧小委員会 主査 槇野利光

平成 29 年度第 4 回（通算第 4 回）粉体技術総覧小委員会 開催のご案内

拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、当協会の事業につきまして格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成 29 年度第 4 回委員会を下記の通り、開催致します。ご多用中恐縮に存じますが、ご出席下さいますよう御案内申し上げます。

敬具

記

日　　時：平成 30 年 1 月 22 日（月）　15：00～17：00
場　　所：東京事務所階上　種苗会館 6F 会議室
議　　題：

1. 申し込みの現状報告・原稿制作の進め方
2. 広告枠の位置づけ確認
3. WEB ページについて
4. 機器分類
5. その他
   執筆依頼の手順

以上